

# E 9941-710



## 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類6 G01N 27/416, 27/30

A1

(11) 国際公開番号

WO98/48266

(43) 国際公開日

(81) 指定国

1998年10月29日(29.10.98)

US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES,

(21) 国際出願番号

PCT/JP98/01891

JP

(22) 国際出願日

1998年4月23日(23.04.98)

(30) 優先権データ

特願平9/107949

1997年4月24日(24.04.97)

添付公開書類

国際調査報告書

FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) ダイキン工業株式会社

(DAIKIN INDUSTRIES, LTD.,)[JP/JP]

〒530-8323 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号

梅田センタービル Osaka, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

造田弘司(TSUKUDA, Hiroshi)[JP/JP]

〒528-0063 滋賀県甲賀郡水口町下山693-425 Shiga, (JP)

奥村千晶(OKUMURA, Chiaki)[JP/JP]

〒305-0841 茨城県つくば市御幸が丘3番地

ダイキン工業株式会社内 Ibaraki, (JP)

(74) 代理人

弁理士 津川友士(TSUGAWA, Tomoo)

〒536-0005 大阪府大阪市城東区中央2丁目7番7号

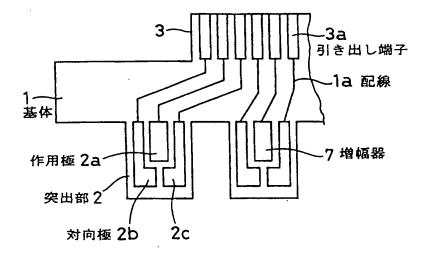
ライオンズマンション野江1201号 Osaka, (JP)

(54)Title: SENSOR

(54)発明の名称 センサ装置

(57) Abstract

A sensor wherein protrusions (2) are provided at a predetermined spacing at predetermined positions on an outer circumference of a flat substrate (1), at least an active electrode (2a) and a counter-electrode (2b) being provided at predetermined positions of each protrusion (2), and a lead-out terminal (3a) is provided at a predetermined position of the substrate (1) facing the part where the protrusions are formed, the substrate (1) having a wiring (1a) for electrically connecting both the active electrode (2a) and the counter-electrode (2b) to the lead-out terminal (3a). By employing this structure, the time taken for measurement is significantly reduced and dispersion in measurement data is significantly. In addition, limitation to the number of objects that can be measured at a time is moderated.



2a ... Active electrode

1 ... Substrate 2b ... Counter-electrode

1a ... Wiring 3a ... Lead-out terminal

2 ... Protrusion 7 ... Amplifier

BN8DOCID: <WO\_\_\_9848266A1\_\_\_>

## (57)要約

平板状の基体1の外周の所定位置に所定間隔毎に突出部2を有すると ともに、突出部2の所定位置に少なくとも作用極2aと対向極2bとを 有し、基体1のうち、突出部形成部と対向する所定位置に引き出し端子 3 a を有し、基体 1 が作用極 2 a 、対向極 2 b と引き出し端子 3 a とを 電気的に接続する配線1aを有し、この構成を採用することにより、 定の手間を大幅に低減し、測定データのばらつきをも大幅に低減し、し かも一度に測定できる検体数の制約を緩和する。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

SDSE

アルバニア アルメニア オーストリア オーストラリア アゼルバイジャン ボズニア・ヘルツェゴビナ バルバドス ベルギー AM AT AU AZ BA BB BE ブルギナ・ファソ ブルガリア ベナン BC BŘ AFGHIMNUYNEKE デンマーク エストニア スペイン

フィンランド フランス ガボン ABDEHMNS RRUI ス 英国 グレナダ グルジア ガーナガンビアギニア・ビサオ ギリシャテクハンガリー DELSTP インドネシアアイルランドイスラエル イタリア 日本 日本 ケニア キルギスタン 北朝鮮 報告 対策フスタン セントルシア リヒテテンシュタイン スリ・ランカ KR KZ LC LI

リレリルラモモマヤ+ ツトアセグコドガドラ ア ニンブア ヴスドボボー ア アカア ヴスア ヴスア グスア KSTUVCD MM マ共マモモマメニオノニポポンケ和リンーラキジラーニール アメニーグ ウンエンルーラト グウ・ンドル アーニール アウ・ンドルー アーニール ア・ファイニー ドウ・ンドルー ア・ファイニー ドウ・ドルー ア・ファイニー ドウ・ドルー ド・ドー ーゴスラヴィア ML MR MNNNNPP ポルトガル スーダン スウェーデン シンガポール スロヴェニア

スロヴァキア シエラ・レオネ セネガル スワジランド チャゴー SSST タジキスタン トルクメニスタン トルコ トリニダッド・トバニ ウクライナ ウガンダ ※国 ウズベキスタン ヴィニトナム ユーゴースラピア ジンパブニ

#### 明細書

#### センサ装置

### 5 技術分野

この発明はセンサ装置に関し、さらに詳細にいえば、複数行、複数列の検体収容室を有するマイクロプレートを用いて検体 (例えば、測定対象溶液)の測定を行なうのに適したセンサ装置に関する。

## 10 背景技術

1 5

従来から、検体を収容するための器具として、複数行、複数列の検体収容室(セル)を有するマイクロプレート (ハイスループットシステム用のマイクロプレート)が提供されている。このマイクロプレートは、サイズ、セル数、セルのピッチ等が規格化されており、8行、12列のセルを有するものが一般的に提供されている。

例えば、溶存酸素量の測定を行なうに当たって、従来は単体として構成されたセンサを用いていた。すなわち、単体として構成されたセンサを適当なセルに侵入させることによりその内部に収容された検体と接触させ、測定結果を示す電気信号を取り出すようにしていた。

- 20 上述のような測定を行なう場合には、単体として構成されたセンサを順次各セルに侵入させ、もしくは単体として構成された複数個のセンサをそれぞれ該当するセルに侵入させて検体と接触させなければならないので、測定に手間がかかるだけでなく、測定データにばらつきが生じる原因にもなるという不都合がある。また、空間的な制約、取り扱い上の
- <sup>25</sup> 制約のために、一度に測定できる検体数が限定されてしまうという不都 合もある。

この発明は上記の問題点に鑑みてなされたものであり、測定の手間を 大幅に低減できるとともに、測定データのばらつきをも大幅に低減でき、 しかも一度に測定できる検体数の制約を緩和することができるセンサ装 置を提供することを目的としている。

5

#### 発明の開示

請求項1のセンサ装置は、少なくとも作用極と対向極とを有する複数 の電極部を所定間隔毎に配置してあるとともに、全ての電極部を一体化 してあり、しかも、各電極部の測定信号を出力する複数の引き出し端子 10 をも一体化してあるものである。

請求項2のセンサ装置は、平板状の基体の外周の所定位置に所定間隔毎に突出部を有するとともに、突出部の所定位置に少なくとも作用極と対向極とを有し、基体のうち、突出部が形成された部分と対向する所定位置に各電極部の測定信号を出力する複数の引き出し端子を有している15 ものである。

請求項3のセンサ装置は、引き出し端子が抜き取り可能に接続される コネクタおよび引き出し端子を通して取り出された測定信号を増幅する 増幅器をさらに有し、コネクタおよび増幅器が一体化されたものである。

請求項4のセンサ装置は、コネクタとして、複数の基体を互いに平行 20 に、かつ抜き取り可能に接続するものを採用し、増幅器として、複数の 基体の引き出し端子を通して取り出される測定信号をそれぞれ増幅する ものを採用したものである。

請求項5のセンサ装置は、複数の検体収容室を有し、各検体収容室の 底部に少なくとも作用極と対向極とを有する電極部が形成されていると 25 ともに、各電極部の測定信号を出力する複数の引き出し端子をも一体化 したものである。

請求項6のセンサ装置は、平板状の基体の一表面と所定角度をなす状態で突出する複数行、複数列の突出部を有するとともに、突出部の所定位置に少なくとも作用極と対向極とを有し、基体の端縁の所定位置に各電極部の測定信号を出力する複数の引き出し端子を有しているものである。

請求項7のセンサ装置は、複数の検体収容室を有し、各検体収容室の 底部内面に少なくとも作用極と対向極とを有する電極部が形成されてい るとともに、各電極部の測定信号を出力する複数の引き出し端子が各検 体収容室の底部外面に露呈する状態で設けられているものである。

10 請求項8のセンサ装置は、複数の検体収容室を有し、各検体収容室の 周縁部内面の中央部から内方に延びる内向き突部を有し、内向き突部の 外面および/または周縁部内面の所定位置に、少なくとも作用極、対向 極を有する電極部が形成されており、しかも、各電極部の測定信号を出 力する複数の引き出し端子が各検体収容室の底部外面に露呈する状態で 15 設けられているものである。

請求項9のセンサ装置は、内向き突部として各検体収容室の底部内面の中央部から上方に延びる軸部を採用し、電極部として軸部の外面に作用極を有するとともに、底部の上面に対向極を有するものを採用するものである。

20 請求項1のセンサ装置であれば、少なくとも作用極と対向極とを有する複数の電極部を所定間隔毎に配置してあるとともに、全ての電極部を一体化してあり、しかも、各電極部の測定信号を出力する複数の引き出し端子をも一体化してあるので、複数の電極部、および引き出し端子を一体として取り扱うことができ、測定の手間を大幅に低減できるととも25 に、測定データのばらつきをも大幅に低減できる。そして、複数の電極部を所定間隔毎に配置してあるので、空間的な制約、取り扱い上の制約

を大幅に低減でき、ひいては一度に測定できる検体数の制約を緩和する ことができる。

請求項2のセンサ装置であれば、平板状の基体の外周の所定位置に所 定間隔毎に突出部を有するとともに、突出部の所定位置に少なくとも作 用極と対向極とを有し、基体のうち、突出部が形成された部分と対向す る所定位置に各電極部の測定信号を出力する複数の引き出し端子を有し ているものを採用しているので、請求項1と同様の作用を達成すること ができる。

請求項3のセンサ装置であれば、引き出し端子が抜き取り可能に接続 10 されるコネクタおよび引き出し端子を通して取り出された測定信号を増幅する増幅器をさらに有し、コネクタおよび増幅器が一体化されたものを採用しているので、レベルが低い測定信号を直ちに増幅することができ、耐ノイズ性を高めることができるほか、請求項2と同様の作用を達成することができる。

15 請求項4のセンサ装置であれば、コネクタとして、複数の基体を互いに平行に、かつ抜き取り可能に接続するものを採用し、増幅器として、複数の基体の引き出し端子を通して取り出される測定信号をそれぞれ増幅するものを採用しているので、一度に測定できる検体数の制約を一層緩和することができるほか、請求項3と同様の作用を達成することがで20 きる。

請求項5のセンサ装置であれば、複数の検体収容室を有し、各検体収容室の底部に少なくとも作用極と対向極とを有する電極部が形成されているとともに、各電極部の測定信号を出力する複数の引き出し端子をも一体化しているのであるから複数の電極部および引き出し端子を一体と25 して取り扱うことができ、請求項1と同様の作用を達成することができる。

請求項6のセンサ装置であれば、平板状の基体の一表面と所定角度をなす状態で突出する複数行、複数列の突出部を有するとともに、突出部の所定位置に少なくとも作用極と対向極とを有し、基体の端縁の所定位置に各電極部の測定信号を出力する複数の引き出し端子を有しているのであるから、測定の手間を一層大幅に低減できるほか、請求項1と同様の作用を達成することができる。

請求項7のセンサ装置であれば、複数の検体収容室を有し、各検体収容室の底部内面に少なくとも作用極と対向極とを有する電極部が形成されているとともに、各電極部の測定信号を出力する複数の引き出し端子が各検体収容室の底部外面に露呈する状態で設けられているのであるから、複数の電極部、および引き出し端子を一体として取り扱うことができ、測定の手間を大幅に低減できるとともに、測定データのばらつきをも大幅に低減できる。そして、複数の電極部を所定間隔毎に配置してあるので、空間的な制約、取り扱い上の制約を大幅に低減でき、ひいては15 一度に測定できる検体数の制約を緩和することができる。

請求項8のセンサ装置であれば、複数の検体収容室を有し、各検体収容室の周縁部内面の中央部から内方に延びる内向き突部を有し、内向き突部の外面および/または周縁部内面の所定位置に、少なくとも作用極、対向極を有する電極部が形成されており、しかも、各電極部の測定信号20を出力する複数の引き出し端子が各検体収容室の底部外面に露呈する状態で設けられているのであるから、複数の電極部、および引き出し端子を一体として取り扱うことができ、測定の手間を大幅に低減できるとともに、測定データのばらつきをも大幅に低減できる。そして、複数の電極部を所定間隔毎に配置してあるので、空間的な制約、取り扱い上の制25約を大幅に低減でき、ひいては一度に測定できる検体数の制約を緩和することができる。また、検体収容室の内径を変更しなくても、作用極と

対向極との面積を簡単に増加させることができる。

請求項9のセンサ装置であれば、内向き突部として各検体収容室の底部内面の中央部から上方に延びる軸部を採用し、電極部として軸部の外面に作用極を有するとともに、底部の上面に対向極を有するものを採用しているので、請求項8と同様の作用を達成することができる。

#### 図面の簡単な説明

第1図は、この発明のセンサ装置の一実施態様を示す正面図である。

第2図は、第1図の構成のセンサ装置を用いて検体の測定を行なう状 10 態を示す概略図である。

第3回は、第1回の構成のセンサ装置を用いて検体の測定を行なう状態を示す概略図である。

第4図は、第3図の変更例を示す概略縦断面図である。

第5図は、この発明のセンサ装置の他の実施態様を示す図である。

15 第6図は、この発明のセンサ装置のさらに他の実施態様の要部を示す 概略斜視図である。

第7図は、この発明のセンサ装置のさらに他の実施態様を示す平面図である。

第8図は、同上の中央縦断面図である。

20 第9図は、この発明のセンサ装置のさらに他の実施態様を示す平面図である。

第10図は、同上の中央縦断面図である。

第11図は、この発明のセンサ装置のさらに他の実施態様を示す斜視 図である。

25 第12図は、増幅器の電気的構成の一例を示す電気回路図である。

第13図は、増幅器の電気的構成の他の例を示す電気回路図である。

第14図は、増幅器の電気的構成のさらに他の例を示す電気回路図である。

第15図は、増幅器の電気的構成のさらに他の例を示す電気回路図である。

5 第16図は、第1図の構成のセンサ装置の一部の電極部を用いて培地のみからなる検体、および培地に大腸菌(E・coli)を最終濃度 5 × 10 <sup>6</sup> / m l 添加してなる検体のそれぞれにおける溶存酸素量の推移を測定した結果を示す図である。

第17図は、第3図に対応する電気的構成を示すブロック図である。

10 第18図は、この発明のセンサ装置のさらに他の実施態様を示す分解 斜視図である。

第19図は、同要部拡大縦断面図である。

第20図は、第19図の平面図である。

第21図は、この発明のセンサ装置のさらに他の実施態様の一部を示 15 す要部切欠斜視図である。

第22図は、同縦断面図である。

#### 発明を実施するための最良の形態

以下、添付図面を参照しながらこの発明のセンサ装置の実施の態様を 20 詳細に説明する。

第1図はこの発明のセンサ装置の一実施態様を示す正面図である。

このセンサ装置は、全体が方形の絶縁基板1の一方の長辺に所定間隔毎に第1突出部2を形成してあるとともに、他方の長辺の中央部に所定幅の第2突出部3を形成してある。そして、各第1突出部2の表面に、

25 電極部を構成する作用極2a、対向極2bおよび参照極2cを形成して ある。また、第2突出部3の表面に所定間隔毎に引き出し端子3aを形

成し、作用極2a、対向極2bおよび参照極2cと引き出し端子3aとを電気的に接続する配線1aを形成してある。なお、作用極2a、対向極2b、参照極2c、引き出し端子3aおよび配線1aは、印刷技術を用いて形成されたものであることが好ましい。また、このようにして構成されたセンサ装置は、検体中の溶存酸素量を検出するものであってもよい。

第2図は第1図の構成のセンサ装置を用いて検体の測定を行なう状態を示す概略図である。

第2図において、4はマイクロプレートであり、所定間隔毎に形成さ
10 れたセル4 a にそれぞれ検体4 b が収容されている。そして、第1図の構成のセンサ装置の第1突出部2をそれぞれ該当するセル4 a に侵入させて電極部と検体4 b とを接触させている。このセンサ装置の第2突出部3の引き出し端子3 a をコネクタ5と接続し、コネクタ5を電線6、および増幅器7を介してコンピュータなどの信号処理装置8に接続して15 いる。なお、信号処理としては、従来公知のエンドポイント法、レート法などが採用できる。

第2図から明らかなように、1回の操作で複数の電極部を該当するセル4aに侵入させることができるとともに、1回の操作でコネクタ5との接続を達成することができ、全体として測定のための手間を大幅に低20 減することができる。また、第1突出部2は予めセル4aに対応するように間隔が設定されているのであるから、空間的な制約、取り扱い上の制約を大幅に低減でき、ひいては一度に測定できる検体数の制約を緩和することができる。さらに、全ての電極部と検体との接触状態、温度環境、コネクタ5との接続状態などをほぼ均一にすることができるので、

25 測定データのばらつきを大幅に低減することができる。

第3図は第1図の構成のセンサ装置を用いて検体の測定を行なう状態

5.

を示す概略図である。

第3図においては、コネクタ5として、第1図の構成のセンサ装置を 複数個、互いに平行な状態で接続し、保持できる構成のものを採用し、 このコネクタ5と一体的に増幅器7を設けた点が第2図の構成と異なる だけであり、他の部分の構成は同様である。

第3回の場合には、一度に測定できる検体の数を第2回の場合と比較して大幅に増加させることができるほか、引き出し端子3aおよびコネクタ5を通して取り出された測定信号が直ちに増幅器7に供給されるので、第2回の場合と比較して、増幅前の測定信号に対するノイズの影響を大幅に低速して測定標度を蒸しく息めることができる。その他、第2

10 を大幅に低減して測定精度を著しく高めることができる。その他、第2 図の場合と同様の作用を達成することができる。

第17図はこの実施態様に対応する電気的構成を示すブロック図である。

すなわち、複数個のセンサ装置 S から出力される測定信号をそれぞれ 1 5 対応するプリアンプ P で増幅し、マルチプレクサMを介して選択的に信 号処理装置 8 に供給している。

なお、マルチプレクサMと信号処理装置8との間の信号伝送は、配線を介して行なってもよいが、RS232Cを用いた通信により行なってもよい。また、信号処理装置8においてノイズ対策としてのスムージング処理などを行なってもよいが、各プリアンプPにマイコンを搭載し、

同様の処理を行わせるようにしてもよい。

第3図の構成を採用するに当たって、第4図に示すように、マイクロプレート4を位置決めして載置するテーブル9の周縁部にガイドレール10を設け、コネクタ5の周縁部にガイドレール10と係合する係合部25 材11を設ける構成を採用すれば、コネクタ5を押し下げるだけで確実に第1突出部2を対応するセル4aに侵入させることができ、操作性を

2 0

髙めることができる。

第5図はこの発明のセンサ装置の他の実施態様を示す図であり、右半 分が正面図を、左半分が背面図をそれぞれ示している。

第5図のセンサ装置においては、第1突出部2の表側に作用極2aおよび参照極2cを、第1突出部2の裏側に対向極2bをそれぞれ有しているので、第1図のセンサ装置と比較して、測定信号強度に最も大きな影響を及ぼす作用極2aの面積を増加させることができ、ひいては測定感度を向上させることができる。その他、第1図のセンサ装置の場合と同様の作用を達成することができる。

10 第6図はこの発明のセンサ装置のさらに他の実施態様の要部を示す概略斜視図である。

第6図は、マイクロプレートの1つのセルの底面を示しており、この 底面の中央部に作用極2aを、作用極2aのほぼ全範囲を包囲するよう に対向極2bを、対向極2bが形成されていない部分に参照極2cを、

15 それぞれ有している。なお、引き出し端子および配線は図示していないが、例えば、マイクロプレートに埋め込み状に形成されていてもよく、 あるいはマイクロプレートの表面に形成されていてもよい。

第6図の実施態様を採用した場合には、マイクロプレートをコネクタ、増幅器および配線を通して信号処理部に接続しておき、この状態で各セ20 ル4aに対して、マイクロプレート用ピペットなどを用いて検体を供給するだけで測定を行なうことができ、測定の手間を大幅に低減できる。また、電極部をセルに侵入させる必要がないので、測定データのばらつきを大幅に低減できるとともに、空間的な制約、取り扱い上の制約を殆ど皆無にして一度に測定できる検体数の限定をマイクロプレートのセル25 数のみにすることができる。

第7図はこの発明のセンサ装置のさらに他の実施態様を示す平面図、

第8図は中央縦断面図である。

このセンサ装置は、絶縁基板21の上面に仕切り壁部材22を接着などで固定することにより複数のセル23を形成し、各セル23の底面に作用極24および対向極25を設けている。そして、絶縁基板21の一方の端縁部に引き出し端子26を形成し、作用極24、対向極25と引き出し端子26とを電気的に接続する配線27を形成してある。

したがって、この実施態様を採用した場合にも、第6図の実施態様と 同様の作用を達成することができる。

第9図はこの発明のセンサ装置のさらに他の実施態様を示す平面図、 10 第10図は中央縦断面図である。

このセンサ装置は、マイクロプレート4とほぼ等しい平面形状を有する絶縁基板31の所定位置に、マイクロプレート4の各セル4aに対応させて抜き起し用の切欠部を設け、この切欠部によって抜き起しが許容される部分32に作用極33および対向極34を形成している。そして、

15 絶縁基板31の一方の端縁部に引き出し端子35を形成し、作用極33、 対向極34と引き出し端子35とを電気的に接続する配線36を形成し てある。

したがって、この実施態様を採用した場合には、前記部分32を抜き起すことによって第10図に示すように、各電極部を絶縁基板31とほ20 ぼ垂直な状態にすることができ、この状態において絶縁基板31を移動させることによって各電極部をそれぞれ対応するセル4aに侵入させることができる。この結果、測定の手間を大幅に低減できる。また、全ての電極部をほぼ同時にセルに侵入させるので、測定データのばらつきを大幅に低減できるとともに、空間的な制約、取り扱い上の制約を殆ど皆

25 無にして一度に測定できる検体数の限定を大幅に緩和することができる。 また、この実施態様において、絶縁基板31として波板状に湾曲した

ものを採用し、抜き起しが許容される部分32として抜き起し時にセル4aの内面にほぼ沿う形状になるものを採用することも可能である。この変形例を採用すれば、マイクロプレート4の全てのセル4aに対して電極部を侵入させた状態においてマイクロプレート用ピペットなどを用いて検体を供給することが簡単にできるほか、前記実施態様と同様の作用を達成することができる。

第11図はこの発明のセンサ装置のさらに他の実施態様を示す斜視図である。

このセンサ装置は、長尺の基体41の両長辺に所定間隔毎に第1突出 0 部42を設けている。なお、この第1突出部42には図示しない作用極、 対向極および必要な場合には参照極が形成されている。そして、基体4 1の端部に図示しない引き出し端子が形成されているとともに、作用極、 対向極および参照極と引き出し端子とを接続する配線が形成されている。

この実施態様を採用した場合にも、全体として測定のための手間を大 15幅に低減することができ、空間的な制約、取り扱い上の制約を大幅に低 減でき、ひいては一度に測定できる検体数の制約を緩和することができ る。さらに、全ての電極部と検体との接触状態、温度環境、コネクタと の接続状態などをほぼ均一にすることができるので、測定データのばら つきを大幅に低減することができる。

20 第12図は増幅器7の電気的構成の一例を示す電気回路図である。この増幅器7は、作用極と対向極のみからなる電極部に対応するものである。なお、第12図において作用極をWで示し、対向極をCで示している。

この増幅器7は、演算増幅器51の非反転入力端子に作用極からの出 25 力信号を供給し、反転入力端子をグランドGNDに接続し、非反転入力 端子と出力端子との間に抵抗52を接続し、出力端子からの出力信号を 増幅信号として出力している。また、演算増幅器53の非反転入力端子にバイアス電圧を印加し、反転入力端子をグランドGNDに接続し、非反転入力端子と出力端子との間に抵抗54を接続し、出力端子からの出力電圧を対向極に印加している。

5 したがって、演算増幅器53を介して対向極にバイアス電圧を印加し、 この状態において作用極から出力される測定信号を演算増幅器51によ り増幅して出力することができる。

第13図は増幅器7の電気的構成の他の例を示す電気回路図である。 この増幅器7は、作用極、対向極および参照極からなる電極部に対応す 10 るものである。なお、第13図において作用極をWで示し、対向極をC で示し、参照極をRで示している。

この増幅器7は、抵抗56を介して演算増幅器55の非反転入力端子 にバイアス電圧を印加し、反転入力端子をグランドGNDに接続し、出 力端子からの出力電圧を対向極に印加している。また、参照極からの出 1 5 力信号を演算増幅器57の反転入力端子に供給し、非反転入力端子と出 力端子とを短絡し、出力端子からの出力電圧を抵抗58を介して演算増 幅器55の非反転入力端子に印加している。そして、演算増幅器57の 非反転入力端子と反転入力端子との間に、互いに逆極性のダイオード5 9、60を互いに並列接続している。さらに、作用極からの出力信号を 20 演算増幅器61の反転入力端子に供給し、非反転入力端子と出力端子と の間に抵抗62を接続し、出力端子からの出力信号を増幅信号として出 力している。そして、演算増幅器61の非反転入力端子に供給される出 力信号にノイズ等が重畳された場合等に対処するために、逆接続のダイ オード63、64を介して所定の正電圧、負電圧をそれぞれ印加してい 2 5 る。

したがって、演算増幅器55、57を介して対向極に参照極を基準と

するバイアス電圧を印加し、この状態において作用極から出力される測定信号を演算増幅器61により増幅して出力することができる。

第14図は増幅器7の電気的構成のさらに他の例を示す電気回路図である。この増幅器7は、作用極、対向極および参照極からなる電極部に対応するものである。なお、第14図において作用極をWで示し、対向極をCで示し、参照極をRで示している。

この増幅器7は、参照極からの出力信号を抵抗66を介して演算増幅器65の非反転入力端子に供給し、反転入力端子にバイアス電圧を印加し、非反転入力端子と出力端子との間にコンデンサ67を接続し、出力端子からの出力電圧を抵抗68を介して対向極に印加している。また、作用極からの出力信号を演算増幅器69の非反転入力端子に供給し、非反転入力端子と出力端子との間に抵抗70およびコンデンサ71を互いに並列接続し、出力端子からの出力信号を増幅信号として出力している。なお、演算増幅器69の反転入力端子は適当なバイアスと接続されてい15る。

したがって、演算増幅器 6.5 を介して対向極に参照極を基準とするバイアス電圧を印加し、この状態において作用極から出力される測定信号を演算増幅器 6.9 により増幅して出力することができる。

第15図は増幅器7の電気的構成のさらに他の例を示す電気回路図で 20 ある。この増幅器7は、作用極、対向極および参照極からなる電極部に 対応するものである。なお、第15図において作用極をWで示し、対向 極をCで示し、参照極をRで示している。

この増幅器7は、抵抗77を介して演算増幅器76の非反転入力端子 にバイアス電圧を印加し、反転入力端子をグランドGNDに接続し、出 25 力端子からの出力電圧を抵抗72を介して対向極に印加している。また、 参照極からの出力信号を演算増幅器73の反転入力端子に供給し、非反

転入力端子と出力端子とを短絡し、出力端子からの出力電圧を抵抗74を介して演算増幅器76の非反転入力端子に印加している。さらに、作用極からの出力信号をグランドGNDに供給し、抵抗72の両端の電圧をそれぞれ演算増幅器75の反転入力端子、非反転入力端子に印加し、出力端子から出力される出力信号を増幅信号としている。

したがって、演算増幅器 7 3、 7 6 を介して対向極に参照極を基準とするバイアス電圧を印加し、この状態において作用極から出力される測定信号を演算増幅器 7 5、 7 6 により増幅して出力することができる。

第16図は第1図の構成のセンサ装置の一部の電極部を用いて培地の 10 みからなる検体、および培地に大腸菌(E・coli)を最終濃度5× 10 1 m l 添加してなる検体のそれぞれにおける溶存酸素量の推移を測 定した結果を示す図である。なお、横軸は時間(分)であり、縦軸は検 出電流(n A)である。また、aが前者の場合を示し、bが後者の場合 を示している。

第16図から明らかなように、大腸菌を添加した場合に、大腸菌の呼吸作用により溶存酸素量が減少していることが分かり、この発明のセンサ装置を用いて溶存酸素量の測定を行なうことができることが分かる。なお、培地のみからなる検体においても溶存酸素量が徐々に減少しているが、これは電極部の影響による溶存酸素量の減少を示しているものと20 思われる。

第18図はこの発明のセンサ装置のさらに他の実施態様を示す分解斜 視図、第19図は同要部拡大縦断面図、第20図は第19図の平面図で ある。

このセンサ装置は、円柱状の貫通穴を多数有する上板85を底板86 25 上に一体的に配置し、両者を水密的に一体化することにより、多数の検 体収容室4aを構成している。そして、底板のうち、検体収容室4aの 底壁部に相当する箇所の上面中央部に作用極2 a を形成し、対向極2 b と参照極2 c とを作用極2 a を中心とするリング状になるように形成している。なお、対向極2 b と参照極2 c とのサイズは、前者の方が後者よりも大きくなるように設定している。そして、作用極2 a 、対向極2 b 、参照極2 c で電極部を構成している。

また、底板のうち、検体収容室4aの底壁部に相当する箇所の下面に、作用極2a、対向極2b、参照極2cと対応させて引き出し端子3a、 3 b、3cを形成し、作用極2aと引き出し端子3a、対向極2bと引き出し端子3b、参照極2cと引き出し端子3cとをそれぞれ電気的に10接続する接続部(例えば、銀ペーストからなるスルー部)を形成している。なお、第19図において、引き出し端子3a、3b、3cとそれぞれ電気的に接続される接触子81、82、83が示されている。

この構成のセンサ装置を採用した場合には、検体収容室4aに検体を 分注するとともに、引き出し端子3a、3b、3cと接触子81、82、 15 83とをそれぞれ電気的に接触させるだけで、多数の検体の測定を同時 に達成することができる。また、検体収容室4aと一体的に電極部が設 けられているのであるから、空間的な制約、取り扱い上の制約を大幅に 低減でき、ひいては一度に測定できる検体数の制約を緩和することがで きる。さらに、全ての電極部と検体との接触状態、温度環境、接触子と 20 の接続状態などをほぼ均一にすることができるので、測定データのばら つきを大幅に低減することができる。

第21図はこの発明のセンサ装置のさらに他の実施態様の一部を示す 要部切欠斜視図、第22図は同縦断面図である。

このセンサ装置が前記のセンサ装置と異なる点は、底板のうち、検体 25 収容室4aの底壁部に相当する箇所の上面中央部から上方に延びる軸部 84を有している点、この軸部84の上面に参照極2cを形成し、軸部 84の側面に作用極2aを形成し、底板のうち、検体収容室4aの底壁部に相当する箇所の上面に軸部84と同心状の対向極2bを形成した点のみである。

したがって、この実施態様を採用した場合には、検体収容室4aの内 を大きくしなくても、作用極2a、対向極2bの面積を大きくすることができるほか、前記のセンサ装置と同様の作用を達成することができる。

#### 産業上の利用可能性

10 以上のように、この発明にかかるセンサ装置は、複数行、複数列の検 体収容室を有するマイクロプレートを用いて検体の測定を行なう場合の センサ装置として有用であり、測定の手間を大幅に低減できるとともに、 測定データのばらつきをも大幅に低減でき、しかも一度に測定できる検 体数の制約を緩和できる。

1 5

2 0

2 5

#### 請求の範囲

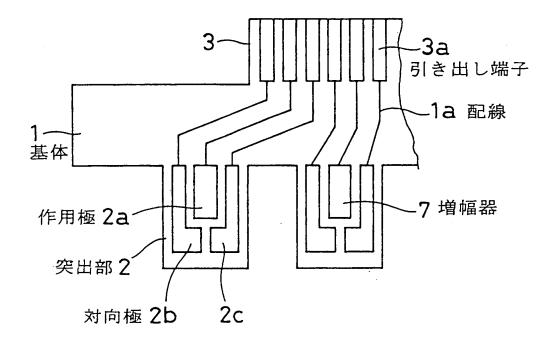
- 1. 少なくとも作用極(2 a)(2 4)(3 3)と対向極(2 b) (2 5) (3 4)とを有する複数の電極部を所定間隔毎に配置してある とともに、全ての電極部を一体化してあり、しかも、各電極部の測定信 号を出力する複数の引き出し端子(3 a)(2 6)(3 5)をも一体化 してあることを特徴とするセンサ装置。
- 2. 平板状の基体(1)の外周の所定位置に所定間隔毎に突出部(2) を有するとともに、突出部(2)の所定位置に少なくとも作用極(2 a) 0 と対向極(2 b)とを有し、基体(1)のうち、突出部が形成された部
- 10 と対向極(2b)とを有し、基体(1)のうち、突出部が形成された部分と対向する所定位置に各電極部の測定信号を出力する複数の引き出し端子(3a)を有していることを特徴とするセンサ装置。
  - 3. 引き出し端子 (3 a) が抜き取り可能に接続されるコネクタ (5) および引き出し端子 (3 a) を通して取り出された測定信号を増幅する
- 15 増幅器(7)をさらに有し、コネクタ(5)および増幅器(7)が一体化されてある請求項2に記載のセンサ装置。
- 4. コネクタ (5) は、複数の基体 (1) を互いに平行に、かつ抜き 取り可能に接続するものであり、増幅器 (7) は、複数の基体 (1) の 引き出し端子 (3 a) を通して取り出される測定信号をそれぞれ増幅す 20 るものである請求項 3 に記載のセンサ装置。
  - 5. 複数の検体収容室(4 a)を有し、各検体収容室(4 a)の底部に少なくとも作用極(2 a)と対向極(2 b)とを有する電極部が形成されているとともに、各電極部の測定信号を出力する複数の引き出し端子をも一体化してあることを特徴とするセンサ装置。
- 25 6. 平板状の基体 (31) の一表面と所定角度をなす状態で突出する 複数行、複数列の突出部 (32) を有するとともに、突出部 (32) の

所定位置に少なくとも作用極(33)と対向極(34)とを有し、基体 (31)の端縁の所定位置に各電極部の測定信号を出力する複数の引き 出し端子(35)を有していることを特徴とするセンサ装置。

- 7. 複数の検体収容室(4 a)を有し、各検体収容室(4 a)の底部 内面に少なくとも作用極(2 a)と対向極(2 b)とを有する電極部が 形成されているとともに、各電極部の測定信号を出力する複数の引き出 し端子が各検体収容室(4 a)の底部外面に露呈する状態で設けられて いることを特徴とするセンサ装置。
- 8. 複数の検体収容室(4 a)を有し、各検体収容室(4 a)の周縁 10 部内面の中央部から内方に延びる内向き突部(8 4)を有し、内向き突 部(8 4)の外面および/または周縁部内面の所定位置に、少なくとも 作用極(2 a)、対向極(2 b)を有する電極部が形成されており、し かも、各電極部の測定信号を出力する複数の引き出し端子が各検体収容 室(4 a)の底部外面に露呈する状態で設けられていることを特徴とす 1 5 るセンサ装置。
  - 9. 内向き突部(84)は各検体収容室(4a)の底部内面の中央部から上方に延びる軸部(84)であり、軸部(84)の外面に作用極(2a)を有するとともに、底部の上面に対向極(2b)を有する電極部が形成されている請求項8に記載のセンサ装置。

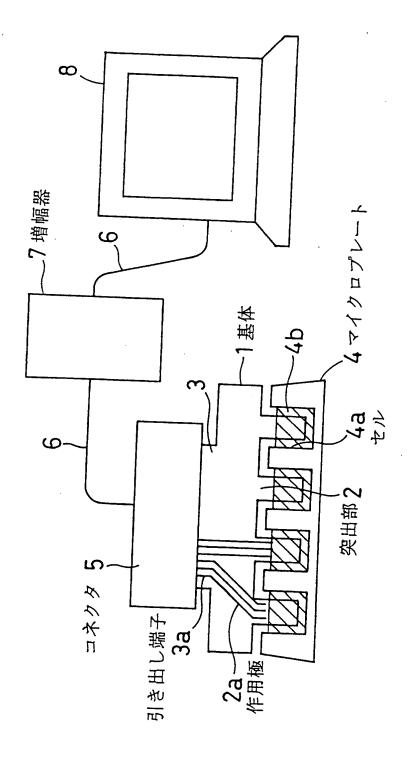
2 0

第1図

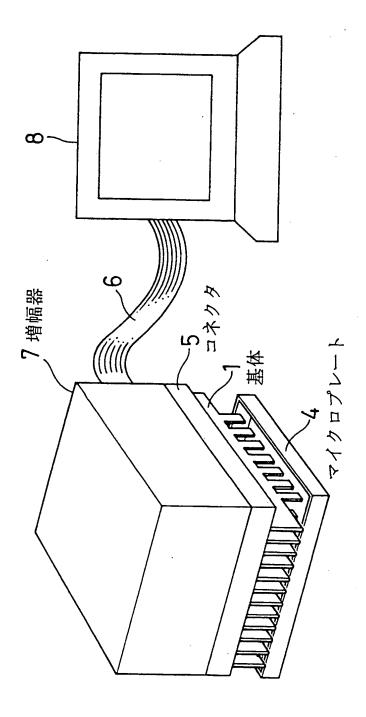


. 2/15

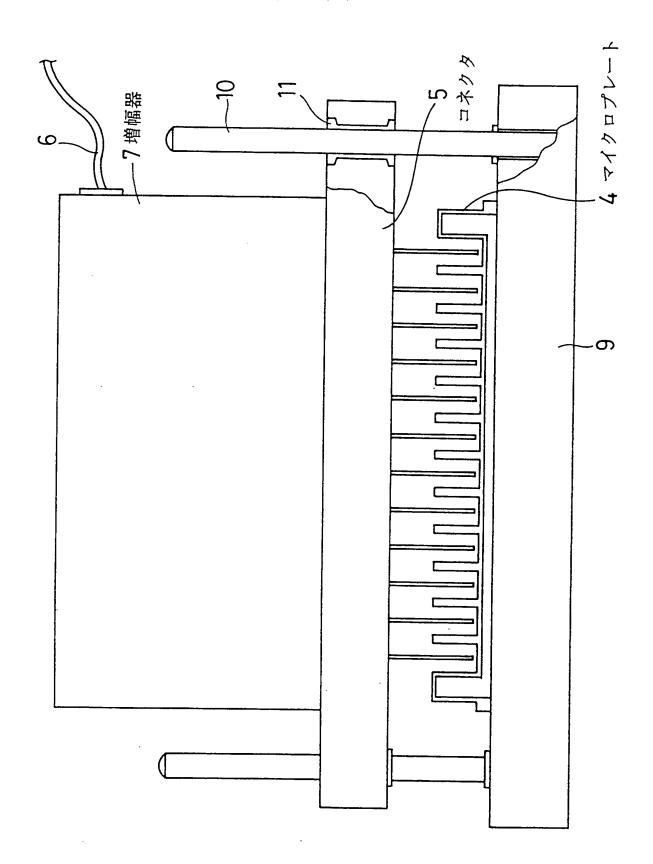
第2図



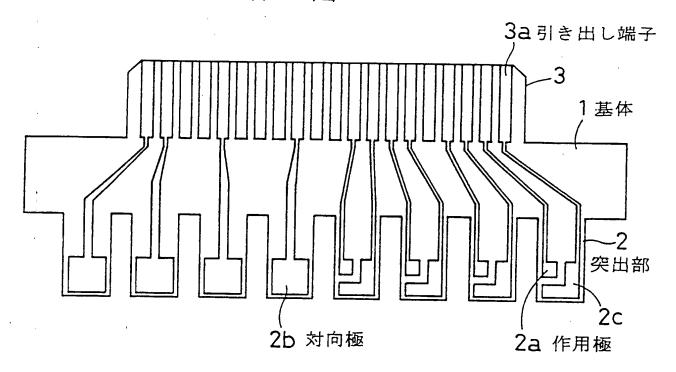
第3図



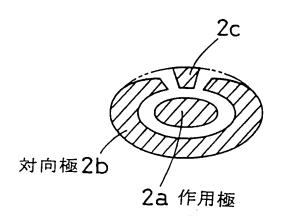
第 4 図



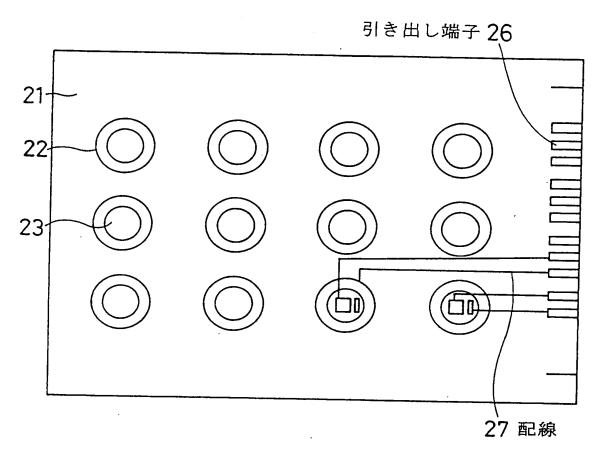
## 第 5 図



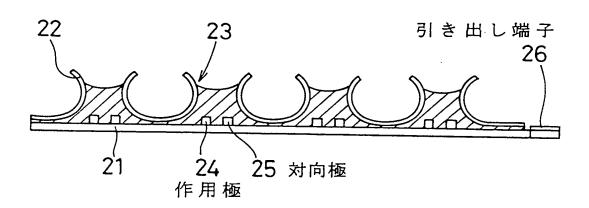
第6図



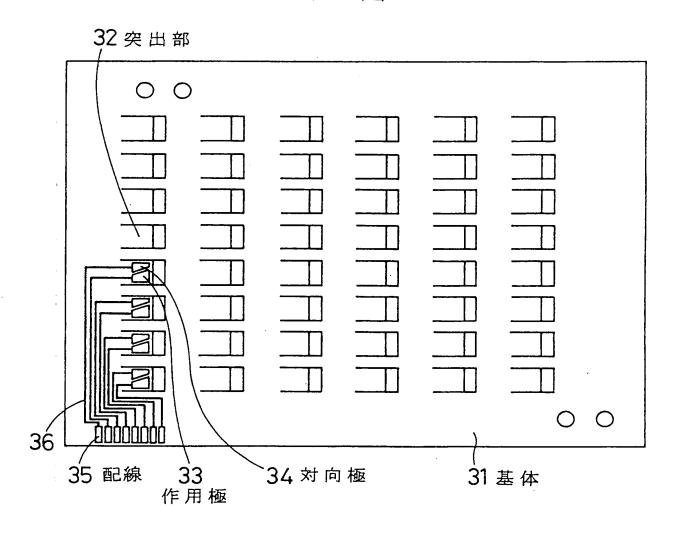
第7図



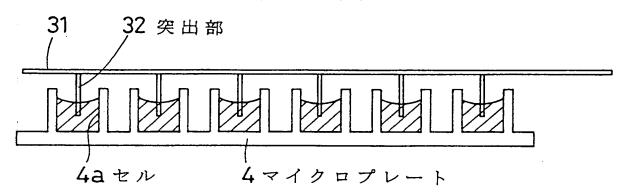
第8図



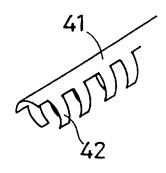
第9図



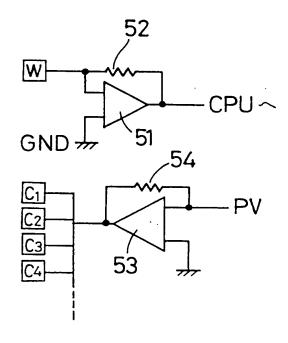
第10図



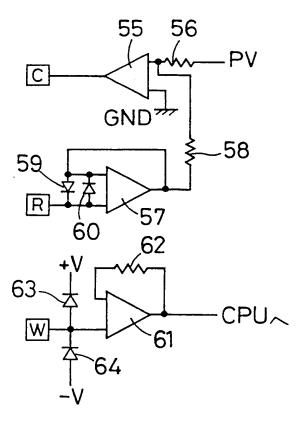
第11図



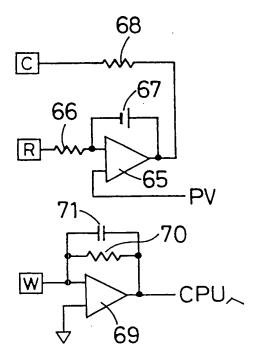
第12図



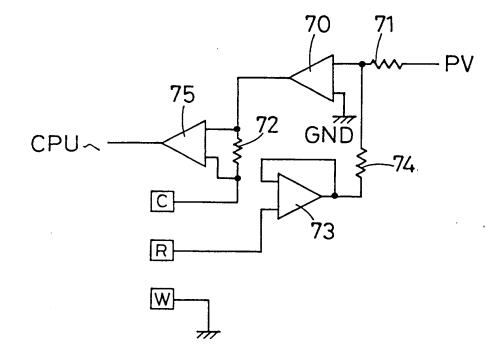
第13図



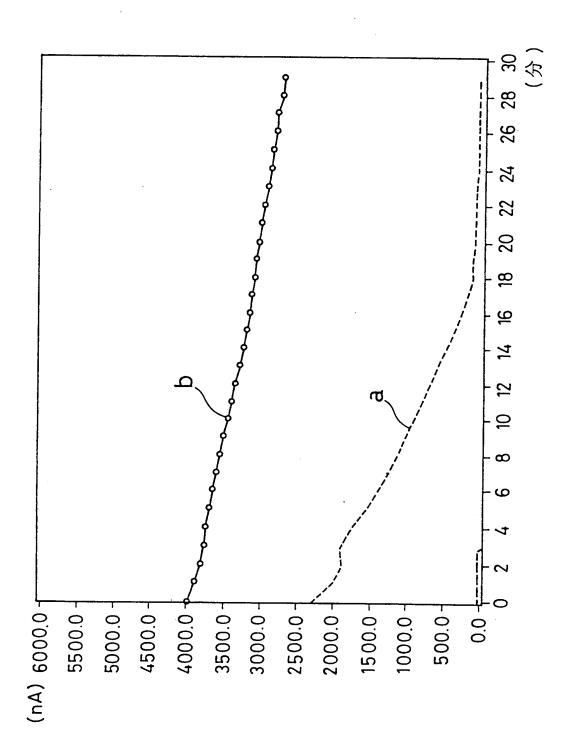
第14図



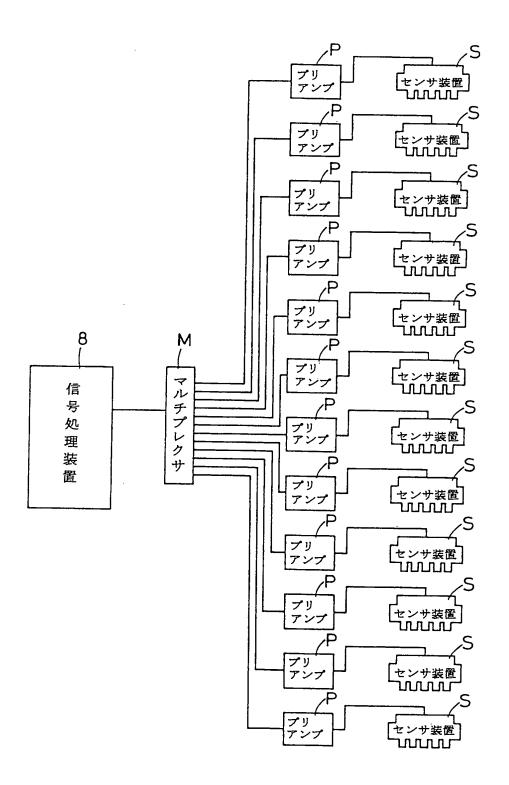
第15図



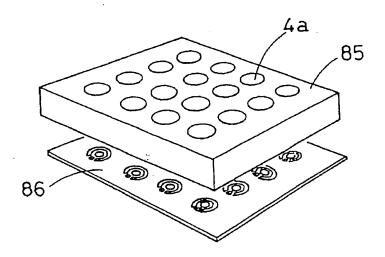
第16図



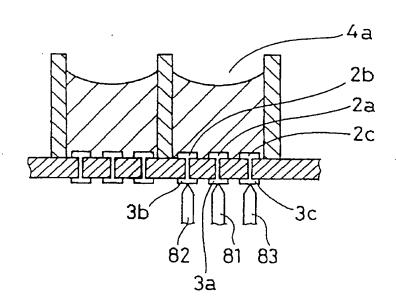
第17図



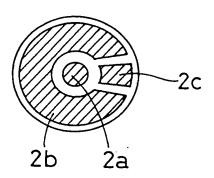
第18図



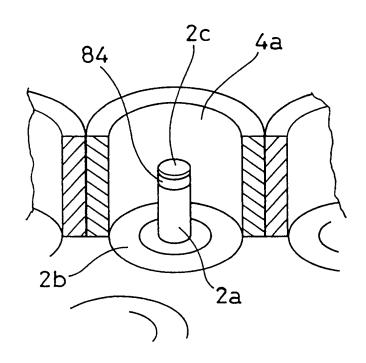
第19図



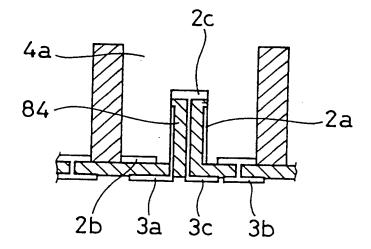
第20図



第21図



第22図



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP98/01891

A CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>6</sup> G01N27/416, G01N27/30						
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELDS SEARCHED						
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  Int.Cl <sup>6</sup> G01N27/27-27/416						
Jits	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searche Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-1998 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1998 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-1998					
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)						
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap	· -	Relevant to claim No.			
x	JP, 61-502419, A (Unilever October 23, 1986 (23. 10. 86) Page 8, lower left column, l lower right column, line 19 & GB, 8415018, A & GB, 841 & EP, 170376, A1 & AU, 449 & CA, 1231136, A & CA, 124 & DE, 3582532, C	ine 2 to page 9, ; Figs. 1, 5 to 8 5019, A 1185, A	1-3			
Y	Page 8, lower left column, l lower right column, line 19	ine 2 to page 9, ; Figs. 1, 5 to 8	4			
A	Full text ; Figs. 1 to 8		5-9			
Y	JP, 5-249068, A (Boehringer September 28, 1993 (28. 09. Par. Nos. [0021] to [0029]; & EP, 523463, A & DE, 4123 & US, 5282950, A	93), Figs. 1 to 3	4			
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.						
Special categories of cited documents:  "A"  document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "E"  "L"  document but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O"  document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  "P"  document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  Date of the actual completion of the international search  July 28, 1998 (28.07.98)		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone  "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family  Date of mailing of the international search report August 11, 1998 (11.08.98)				
Name and mailing address of the ISA/  Authorized officer						
	nese Patent Office	Admonized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP98/01891

C (Continua	ation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
X A	JP, 56-107154, A (Technicon Instruments Corp.), August 25, 1981 (25. 08. 81), Full text; Figs. 1 to 10 Full text; Figs. 1 to 12 (Family: none)	1 2-9	
X A	JP, 3-66363, A (PPG Industries Inc.), March 22, 1991 (22. 03. 91), Full text; Fig. 1 Full text; Fig. 1 & US, 5046496, A & CA, 2015537, C & EP, 399227, B1	1 2-9	
X A	JP, 6-213843, A (Daikin Industries, Ltd.), August 5, 1994 (05. 08. 94), Full text; Figs. 1 to 5 Full text; Figs. 1 to 5 (Family: none)	1, 5 2-4, 6-9	
X A	JP, 4-264246, A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), September 21, 1992 (21. 09. 92), Full text; Figs. 1, 2 Full text; Figs. 1, 2 (Family: none)	1, 5 2-4, 6-9	
P, X	<pre>JP, 10-170478, A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), June 26, 1998 (26. 06. 98), Full text; Figs. 1 to 7 (Family: none)</pre>	1	
A	JP, 61-294351, A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), December 25, 1986 (25. 12. 86), Full text; Figs. 1 to 4 & EP, 230472, A1 & US, 4897173, A	1-9	
A	<pre>JP, 7-5145, A (NGK Spark Plug Co., Ltd.), January 10, 1995 (10. 01. 95), Full text; Figs. 1 to 5 (Family: none)</pre>	1-9	
A	<pre>JP, 63-101744, A (Matsushita Electric Works, Ltd.), May 6, 1988 (06. 05. 88), Full text; Figs. 1 to 6 (Family: none)</pre>	1-9	
	·		
	· 		



#### 国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP98/01891

C (続き).     関連すると認められる文献       引用文献の     関連する				
引用文献の   カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	調求の範囲の番号		
Y	JP, 5-249068, A (ベーリンガー・マンハイム・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング) 28.09月、1993 (28.09.93) 段落番号【0021】-【0029】,第1-3図 &EP, 523463, A & DE, 4123348, A &US, 5282950, A	4		
X A	JP, 56-107154, A (テクニコン・インストルメンツ・コーポレーション) 25.8月.1981 (25.08.81) 全文, 第1-10図 全文, 第1-12図 (ファミリーなし)	2 <del>1</del> 9		
X A	JP, 3-66363, A (ピーピージー インダストリーズ、インコーポレーテッド) 22.3月.1991 (22.03.91) 全文, 第1図 全文, 第1図 & US, 5046496, A & CA, 2015537, C & EP, 399227, B1	2-9		
X A	JP, 6-213843, A (ダイキン工業株式会社) 5.8月.1994 (05.08.94) 全文, 第1-5図 全文, 第1-5図 (ファミリーなし)	1, 5 2-4, 6-9		
X A	JP, 4-264246, A(松下電器産業株式会社) 21.9月.1992(21.09.92) 全文,第1-2図 全文、第1-2図 (ファミリーなし)	1, 5 2-4, 6-9		
P, X	JP, 10-170478, A(松下電器産業株式会社) 26.6月.1998(26.06.98) 全文,第1-7図 (ファミリーなし)	1		
A	JP,61-294351,A(松下電器産業株式会社) 25.12月.1986(25.12.86) 全文,第1-4図 & EP,230472,A1 & US,4897173,A	1 — 9		
A	JP, 7-5145, A (日本特殊陶業株式会社) 10.1月.1995 (10.01.95) 全文,第1-5図 (ファミリーなし)	1 — 9		
A	JP,63-101744,A(松下電工株式会社) 6.5月.1988(06.05.88) 全文,第1-6図 (ファミリーなし)	1 — 9		

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (1992年7月)





#### 国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP98/01891

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl° GO1N27/416, GO1N27/30

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl° G01N27/27-27/416

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-1998年

日本国登録実用新案公報

1994-1998年

日本国実用新案登録公報 199

1996-1998年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献				
引用文献の		関連する		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号		
х	JP.61-502419,A(ユニリーバー・ナームローゼ・ベンノートシャープ)23.10月.1986(23.12.86)第8頁左下欄第2行-第9頁右下欄第19行,第1図,第5-8図 & GB,8415018,A & GB,8415019,A & EP,170376,A1 & AU,4491185,A & CA,1231136,A & CA,1246891,A	1 — 3		
Y	& DE, 3582532, C 第8頁左下欄第2行-第9頁右下欄第19行, 第1図, 第5-8図	4		
A	全文,第1-8図	5 — 9		

#### 区欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1992年7月)